PAT-NO:

JP360146225A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60146225 A

TITLE:

ELECTRO-OPTICAL DEVICE

PUBN-DATE:

August 1, 1985

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

OOTA, SUNAO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SEIKO EPSON CORP

N/A

APPL-NO:

JP59002474

APPL-DATE:

January 10, 1984

INT-CL (IPC): G02F001/133, G02F001/133, G09F009/35

US-CL-CURRENT: 349/139, 349/FOR.129

### ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent a metallic thin film from peeling off by dividing a terminal part of an electro-optical device into minute areas, and reducing an internal stress of the whole metallic thin film of the terminal part.

# CONSTITUTION: A terminal 2 is formed to a stripe shape which has made a slit

5 of 50μ m width at every 100μ m (a) by photoetching a tantalum

of 500nm thickness DC-spattered on a glass substrate, and to a shape which has

made a hole 6 of 50μ m square (b) and a hole 7 of 50μ mϕ (c)

pitch of 100μ m in length and breadth. A Pyrex glass substrate on

these terminals are formed, that which has formed a heat oxidation tantalum

pentoxide film on the ground by a mat shape, and a Pyrex glass substrate on

which the terminal is formed without the ground are put into a furnace of

150∼400°C as goods to be compared, and a thermal impulse is applied.

In this case, the terminal of the mat shape having no ground peels off at

250°C or below, but no peeling is generated in the terminal of other shape.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

# ⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# 母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-146225

図発明の名称 電気光学装置

②特 顧 昭59-2474

20出 額 昭59(1984)1月10日

砂発 明 者 太 田 直 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内 即出 頤 人 株式会社諏訪精工舎 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

砂出 願 人 株式会社諏訪精工告 果京都利伯区四利伯之了 の代 理 人 弁理士 最 上 
務

193 和 10

1. 発明の名称

电気光学装置

## 2. 特許請求の利田

電圧一電流特性が非級形性を示す業子と液晶を 組合せた電気光学設置において、該電気光学設置 と、その駆動回路との電気的接続を図る端子部分 が金成薄膜で形成されると共に散端子部分の金属 散膜が微測な領域に分割されていることを特徴と する電気光学設置。

3. 発明の評細な説明

#### (技術分野)

## (従来技術)

従来、祖田一世流特性が非級形である、金属一

絶縁膜一金属榴遊を持つ紫子(以下MIMぶ子と呼呼がりやダイオードなどの非線形紫子、あるいは 動膜トランシスタ(以下TTYと呼ぶようなどのの 動業子とを組合せた電気光学技術においる は、各な子を紹介のものが設定を力を切り、 なないな料を用いるのが設定を力を開いるのが登近である。 配置の発生を観点をおいてはいてはないではないではないである。 にはなり、はいるではないではないではないではないではないではないである。 にはなり、はいるではないではないではないではないではないではないではないである。 にはないではないではないではないではないではないではないであるだけ大きくなっていた。

大型の電気光学装置、例えば一辺が 1 0 m以上の物を作ろうとする場合、配線が投くなって配線抵抗が高くなり設示特性に悪影響を及ぼす。それを避けるために比抵抗の低い金融を用いたり、配線材料を厚くして配線抵抗を下げていた。

しかし、一般に電気光学装置に用いられるガラス 拡板上に金段機 膜を形成した場合、薄膜の内部 応力が大きいため 製造プロセス途中の温度変化等で金属機 脱が剝れ易く、他の凝膜材料を下地とし

て形成するなどしていたがそのために真空装置等を使わなければならず機械投資やスループットなどの面で製造コストを上昇させていた。

(目)的)

本発明は電気光学製版の端子部を微測な領域に分割し、端子部金属報験全体としての内部応力を減少させるととにより散金属激験が剥れるととを助ぐものである。

#### (寒瓶奶)

悲板を比較品として 1 5 0 ~ 4 0 0 0 0 がに入れて 熱衡線を加えた。 その結果、下地維しのベタ形状の 端子は 2 5 0 0 以下で 剝れが生じたが、他の他の形状の 端子には 剝れが生じなかった。 また、( a ) のストライブ形状の 端子と下地付きのベタ

〔効 火〕

以上述べた様に、端子部金は薄膜を微細な領域に分割しておけば、製造プロセス途中の高温でも金は渺膜が剝れなくなる。また、端子部を欲糾領域に分割するには端子形成時に使用するフォトマスクの設計変更のみで良く、結果として下地形成プロセスが一工程省けることになり製造コストの低下を図れ、各種情報機器に使用する大型の作気光学製匠が実用領域となる。

4. 図面の翻単な説明

第1図は従来の短気光学製設のバターン形状を 示す

1 … … 金属配额

2 ... ... 端 子

3 … … … 岡紫紅樹

4 … … 非 線 形 紫 子

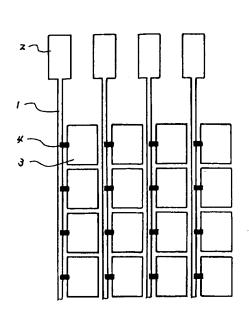
節2図は本発明における端子形状を示す。

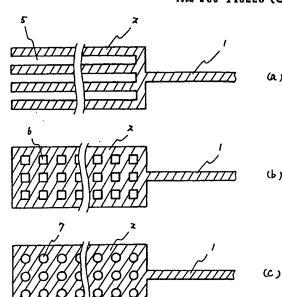
5 … … … スリット

6 , 7 …穴

以上

# 特開昭60-146225 (3)





第 1 図

第 2 図